



ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อ ICP-Reactive Ion Etching Machine จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้มีโครงการ ชื่อ ICP-Reactive Ion Etching Machine จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ สถาบันฯ จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื่อ ICP-Reactive Ion Etching Machine จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท Shandong AME Energy Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๙,๑๕๒.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เงื่อนไขการส่งมอบ DDU (Delivered Duty Unpaid) คือ ผู้ขายรับผิดชอบประกันการจัดส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุ ผู้ซื้อรับผิดชอบในการชำระภาษีนำเข้าเมื่อสินค้าถึงปลายทาง

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสาโรช รุจิรวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน